

■次第

【開催日時】

令和6年7月25日（木） 14：00から15：30まで

【開催場所】

東京都庁第一本庁舎 33階特別会議室N6
（※委員はオンライン参加）

【議事】

■審議事項

- ・地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター令和5年度業務実績評価

■その他

■ 次第

【配付資料】

- 資料1-1 令和5年度業務実績評価（案）（評価説明用）
- 資料1-2 令和5年度業務実績評価（案）（全体評価）※別ファイル

- 資料2 令和5年度業務実績評価に対する評価委員会の主な意見（案）

- 資料3 令和6年度試験研究分科会開催スケジュール（予定）

■出席者（※敬称略）

【分科会委員】

鈴木委員（分科会長）

大橋委員

桑田委員

豊田委員

宮川委員

【事務局（東京都）】

永島技術調整担当課長